

۱۶۱۰۰۲

طراحی اپتیک با
نرم افزار زیماکس (ZEMAX)

تألیف:

بهرام قبا نعلی زاده

مکان: تهران
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸
ایمیل: info@www.ketab.ir
وبسایت: www.ketab.ir
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸
ایمیل: info@www.ketab.ir

کتابخانه ملی ایران - تهران
کتابخانه ملی ایران - تهران
کتابخانه ملی ایران - تهران
کتابخانه ملی ایران - تهران

سرشناسه	:	قربانعلی زاده، بهرام، ۱۳۶۵ -
عنوان و نام پدیدآور	:	طراحی اپتیکی با نرم افزار زیمکس (zemax) / تالیف بهرام قربانعلی زاده.
مشخصات نشر	:	تهران: علم استادان، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهری	:	۶۰۲ ص: مصور (رنگی).
شابک	:	۹۷۸-۶۲۲-۹۹۰۵۳-۷-۱
وضعیت فهرست نویسی	:	فیبا
موضوع	:	نرم افزار زیمکس
موضوع	:	ZEMAX (Computer software)
موضوع	:	نورشناسی -- نرم افزار
موضوع	:	Optics -- Software
موضوع	:	ابزار بینایی -- طرح و ساختمان
موضوع	:	Optical instruments -- Design and construction
رده بند - نگره	:	۱۳۹۷ ق ۴۵۵/۴ ط ۲ QC۲
رده بندی دی بی	:	۸۳۳
شماره کتابشناس ملی	:	۵۲۱۰۴۱۱

طراحی اپتیکی با نرم افزار زیمکس (ZEMAX)

تالیف:	بهرام قربانعلی زاده
ناشر:	انتشارات علم استادان
نوبت چاپ:	اول/ ۱۳۹۷
تیراژ:	۱۰۰۰ نسخه
لیتوگرافی:	باختر
چاپخانه:	مهر
صفافی:	مهر
شابک:	۹۷۸-۶۲۲-۹۹۰۵۳-۷-۱
قیمت:	۷۴۰۰۰ تومان

کلیه حقوق این اثر برای مولف محفوظ است.

انتشارات علم استادان: خیابان انقلاب- نبش خیابان ۱۲ فروردین

پلاک ۱۳۱۴ - طبقه اول- واحد ۲- تلفن: ۶۶۴۱۸۴۹۳

انتشارات عمارت: خیابان انقلاب- خیابان فخر رازی - پلاک ۸۵- طبقه سوم-

واحد ۷- تلفن: ۶۶۴۱۱۷۲۰-۶۶۴۸۷۵۱۶

امروزه صنعت اپتیک یکی از مهم‌ترین صنایع در دنیا به شمار می‌رود. طراحی انواع دوربین، تلسکوپ، میکروسکوپ، دستگاه‌های تصویربرداری، طیف‌سنجی و طراحی دستگاه‌های مادون قرمز همگی در حوزه طراحی اپتیک و الکترواپتیک قرار دارند.

به‌طور کلی قبل از ساخت یک سیستم اپتیکی ابتدا باید طراحی آن انجام شود، به عبارت دیگر شعاع انحنای سطوح، ضخامت‌ها، فواصل خالی بین عدسی‌ها^۱، قطر مؤلفه‌های مختلف و نوع شیشه تعیین می‌شود. دلیل پیچیدگی عدسی‌ها این است که در حالت ایده‌آل، تمامی پرتوهای منتشرشده از یک نقطه شیء در تمام طول موج‌ها باید به‌طور دقیق عبور داده شوند و تصویری کامل بسازند. تصویر یک شیء تخت، باید در تصاویری که در راندر مستقیم قرار دارند بدون هیچ‌گونه انحرافی تخت باشد.

پارامترهای در سترس برای تغییر در ساختار سیستم اپتیکی به درجه‌های آزادی^۲ موسوم‌اند. این درجه‌های آزادی شامل شعاع انحنای سطوح، ضخامت‌ها، فضاها، خالی، ضرایب شکست، توان پاشندگی شیشه‌ها و مکان دهانه‌ها^۳ یا ریچه نمودکننده سیستم می‌شود. حفظ فاصله کانونی موردنیاز عدسی‌ها همواره لازم است، در غیر این صورت نسبت‌های ارتفاع تصویر تغییر خواهد کرد. در نهایت، طراح باید کار خود را با یک سیستم اولیه متناسب و خوب تمام کند. از این‌رو هر تغییر ساختاری که در سیستم ایجاد می‌شود باید با برخی تغییرات دیگر همراه باشد تا کانون ثابت بماند. همچنین اگر عدسی برای بزرگنمایی ثابتی استفاده می‌شود، این بزرگنمایی باید در کل فرآیند طراحی حفظ شود.

طراح سیستم لنزی اغلب برای دستیابی به نتیجه مطلوب، با تنوعی از روش‌ها مواجه است. موفقیت یک پروژه تا حد زیادی تحت تأثیر انتخاب او است. برخی از سؤالات پیش روی او عبارت‌اند از: آیا سیستم آینده‌ای استفاده شود یا سیستم عدسی؟ آیا یک سطح قوی می‌تواند جایگزین دو سطح ضعیف کرد؟ آیا یک عدسی با ضریب شکست بالا را می‌توان بجای دو عدسی با ضریب شکست پایین‌تر معمم‌لی بکار برد؟ آیا یک سطح غیر کرووی قابل جایگزین با دو سطح کرووی است؟ آیا یک عدسی با فاصله کانونی زیاد که زاویه‌ی میدانی باریک دارد را می‌توان بجای یک عدسی با فاصله کانونی کم بکار برد؟ آیا به منظور ایجاد تغییرات گام‌به‌گام بزرگنمایی، می‌توان عناصر عدسی که دارای کانون متغیر^۴ هستند را جایگزین یک سری عدسی‌های

^۱ Air Spaces

^۲ Degree of Freedom

^۳ Aperture

^۴ Zoom lens

معمولی کرد؟ اگر دو سیستم عدسی به صورت متوالی مورد استفاده قرار گیرند، چگونه می توان بزرگنمایی کل را بین آن ها تقسیم کرد؟ اگر برخی ابیراهی های کم اهمیت نادیده گرفته شوند، آیا ممکن است بتوان تصاویری با وضوح بالا به دست آورد؟

یکی از مشکل ترین مسائل پیش روی یک طراح عدسی، انتخاب هوشمندانه نوع شیشه است و بدین منظور وی باید چندین عامل را در نظر بگیرد. شیشه ای یا ضریب شکست بالا منجر به ایجاد سطوح ضعیف تر و ابیراهی های کمتر می شود اما چنین شیشه هایی پرهزینه و حجیم هستند. اگر کیفیت عدسی ارجحیت داشته باشد هر شیشه ای قابل استفاده خواهد بود اما اگر قیمت مهم باشد شیشه های ارزان تر باید انتخاب شوند. ضریب شکست و عدد آبه یک شیشه به عنوان درجه آزادی برای طراحی سیستم های اپتیکی توسط طراحان مهم استفاده قرار می گیرد.

یک طراح اپتیکی ما را باید بتواند یک مصالحه ای بین این نوع سوالات ایجاد نماید تا بتواند بهترین و مؤثرترین سیستم اپتیکی را طراحی، مدل سازی و شبیه سازی نماید. باید توجه داشت که تمامی روش های طراحی سیستم های اپتیکی بر اساس اپتیک هندسی پایه ریزی شده است به طوری که فرض می شود پرتوهای نور در یک محیط یکنواخت، یکنواخت در امتداد خطی مستقیم حرکت می کنند. همچنین در یک عدسی یا آینه، پرتوها دچار شکست یا بازتاب می شوند. به خاطر ویژگی های ذاتی سطوح شکننده و بازتابی و نیز پاشندگی محیط شکننده، تصویر یک ماکس به ندرت یک نقطه است و در حالت کلی دچار ابیراهی می شود. به علاوه به دلیل طبیعت موجی نور، کاملاً نزدیک تصویر یک نقطه قرص ایری^۱ نامیده می شود که یک لکه^۲ کوچک نوری از مرتبه چند طول موج است. این لکه با حلقه های روشن نور که شدت آن ها در امتداد قطر کاهش می یابد، احاطه می شود.

زیمکس (ZEMAX) یک نرم افزار قدرتمند طراحی سیستم های اپتیکی است. این برنامه در طراحی و تحلیل سیستم های تصویربرداری و نورپردازی کاربرد دارد. زیمکس توسط کن مور^۳ نوشته شده است. این نرم افزار اولین نرم افزار طراحی اپتیکی مخصوص ویندوز است. زیمکس در سال ۱۹۹۰ به صورت تجاری در دسترس بود. اولین ویرایش این نرم افزار مکس^۴ نام داشت که این نام به دلیل مغایرت نام تجاری به زیمکس تغییر کرد.

نرم افزار زیمکس برنامه ای است که می تواند سیستم های اپتیکی را مدل سازی و تحلیل و طراحی نماید.

^۱ Airy disk

^۲ Patch

^۳ Ken Moore

^۴ Max

نرم‌افزار زیمکس طوری طراحی شده است که به آسانی قابل استفاده باشد و با مقدار کمی تمرین، امکان طراحی‌های سریع و مؤثر را فراهم می‌نماید.

نرم‌افزار زیمکس از ردیابی پرتو برای مدل کردن سیستم‌های اپتیکی ترتیبی و غیر ترتیبی شکستی، بازتابی و پراشی استفاده می‌کند. بیشتر سیستم‌های اپتیکی و تمام سیستم‌های تصویربرداری، توسط مدل سطحی ترتیبی (Sequential Mode) به خوبی توصیف می‌شوند. در ردیابی پرتو ترتیبی، یک پرتو در سطح جسم آغاز می‌شود و تا ناحیه تصویر ادامه می‌یابد. ردیابی پرتو ترتیبی از یک مدل «سطحی» استفاده می‌کند: هر عبور از یک فضای اپتیکی به دیگری، نیازمند یک سطح است.

عدم یک مدع فارسی جامع در کشور موجب شد تا با تلاش بی‌وقفه این اثر در اختیار طراحان و کارشناسان اپتیک، الکترونیک و فوتونیک قرار گیرد. نرم‌افزار زیمکس بی‌شک جز قوی‌ترین و کامل‌ترین نرم‌افزارهای طراحی و تحلیل سیستم‌های اپتیکی در دنیا است. در کتابی که پیشرو دارید، پس از ارائه مفاهیم اساسی اپتیک و تجزیه و تحلیل مدل اپتیکی، نکات کلی، قراردادهای و اصطلاحات نرم‌افزار زیمکس بیان شده است. در این کتاب، پیش از بحث طراحی در سه کلاس مختلف (مقدماتی، متوسطه و پیشرفته) انجام گرفته است. بیشتر طراحی‌ها در مدل ترتیبی زیمکس قابل انجام است. با این وجود، یک فصل کامل به طراحی در مدل غیر ترتیبی زیمکس اختصاص داده شده است. روش انتقال فایل‌های CAD به زیمکس و بالعکس در یک فصل جداگانه نیز بیان شده است. سعی شده است تا برای هر طراحی، ابتدا به مفاهیم اپتیکی و فرمول‌های حاکم بر آن طراحی پرداخته شود.

لازم به ذکر است تمام طراحی‌های این کتاب، با نسخه ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ نرم‌افزار زیمکس انجام گرفته است. این طراحی‌ها به راحتی در نسخه‌های بالاتر نرم‌افزار قابل اجرا است. نسخه ۲۰۰۵ نرم‌افزار روی سیستم‌های ۳۲ و ۶۴ بیتی قابل نصب است.

امیدواریم این اثر بتواند گامی هرچند کوچک در ارتقای علمی دانش پژوهان و محققان این حوزه داشته باشد. تلاش بر این بوده است که تا حد ممکن متن کتاب ساده و روان باشد و تمام طراحی‌ها به صورت گام‌به‌گام بیان شود ولی از تمامی دانش‌پژوهان و کارشناسان جهت ارائه نظرات و پیشنهادات از طریق آدرس b.ghorbanalizadeh@gmail.com جهت بهبود کار یاری می‌طلبیم. در پایان لازم می‌دانیم از زحمات تمام عزیزانی که در آماده‌سازی این کتاب، تسهیل‌ها را یاری نمودند سپاسگزاری نماییم.

بهرام قربانعلی زاده

بهار ۱۳۹۷

فصل ۱ مروری بر مفاهیم اساسی	۱
۱-۱- مقدمه	۱
۲-۱- امواج الکترومغناطیسی	۱
۳-۱- طیف مرئی و نور سفید	۳
۴-۱- جـ موج	۵
۱-۱-۱- برالمانهای اپتیکی کلاسیک بر روی جبهه موج	۵
۵-۱- اصل هویگنس	۸
۶-۱- پدیده‌ی شکست نور	۹
۷-۱- بازتاب نور	۱۳
۱-۷-۱- قوانین بازتابش	۱۳
۸-۱- معرفی انواع آینه‌ها و خواص آن	۱۴
۱-۸-۱- آینه تخت	۱۴
۲-۸-۱- آینه مقعر	۱۵
۳-۸-۱- آینه محدب	۱۷
۹-۱- عدسی‌ها	۱۷
۱-۹-۱- عدسی‌های همگرا	۲۰
۲-۹-۱- عدسی‌های واگرا	۲۰
۳-۹-۱- نحوه تشکیل تصویر در عدسی‌ها	۲۱
۱۰-۱- معادله تصویر در سطوح شکستی	۲۳
۱۱-۱- توان عدسی	۲۴
۱۲-۱- عدسی نازک	۲۶
۱۳-۱- منشورها	۲۷
۱۴-۱- انواع منشور	۲۹

۳۰.....	۱-۱۴-۱- بازتابش داخلی منشور
۳۱.....	۱-۱۴-۲- معرفی چند منشور خاص
۳۵.....	۱-۱۵- صفحات اصلی
۳۶.....	۱-۱۶- نقاط گره‌ای و اصلی
۳۸.....	۱-۱۶-۱- فاصله کانونی مؤثر (EFL)
۳۸.....	۱-۱۶-۲- فاصله‌ی کانونی پشتی (BFL)
۳۸.....	۱-۱۶-۳- فاصله‌ی کانونی جلویی (FFL)
۴۱.....	فصل ۲ بی‌سی مراد اپتیکی
۴۱.....	۱-۲- مقدمه
۴۱.....	۲-۲- شیشه اپتیک
۴۳.....	۲-۳- مواد مادور قرمز
۴۳.....	۲-۴- مواد فرابنفش
۴۴.....	۲-۵- پلاستیک‌های اپتیک
۴۷.....	۲-۶- ضریب شکست مواد
۴۸.....	۲-۷- عدد آبه
۵۴.....	۲-۸- درون‌یابی ضرایب شکست
۵۷.....	۲-۸-۱- ضریب دمایی ضریب شکست
۵۸.....	۲-۹- شیشه‌های کراون
۵۹.....	۲-۱۰- خواص شیشه‌های فلینت
۶۰.....	۲-۱۱- پوششهای ضدبازتاب
۶۳.....	۲-۱۱-۱- یک سطح لایه نشانی چگونه کار می‌کند؟
۶۸.....	۲-۱۲- به هم چسباندن عناصر عدسی
۶۹.....	فصل ۳ کلیات نرم‌افزار زیمکس
۶۹.....	۳-۱- مقدمه
۶۹.....	۳-۲- معرفی نرم‌افزار
۷۰.....	۳-۳- توانایی‌های زیمکس

۷۰.....	۳-۴-مراجعه مهم در طراحی اپتیکی
۷۲.....	۳-۵-انواع پنجره‌های نرم‌افزار زیمکس
۷۶.....	۳-۶-عملکرد کلی پنجره ویرایشگرها
۷۸.....	۳-۷-انواع پنجره‌های ویرایشگر (Editors)
۷۹.....	۳-۷-۱-پنجره ویرایشگر داده‌های عدسی (LDE)
۸۰.....	۳-۷-۲-اضافه و حذف کردن سطوح
۸۳.....	۳-۷-۳-مایش عدد سطح
۸۳.....	۳-۷-۴-وارد کردن توضیحات مربوط به سطح
۸۳.....	۳-۷-۵-وارد کردن داده‌های شعاع (Radius)
۸۴.....	۳-۷-۶-وارد کردن داده نام ضخامت
۸۴.....	۳-۷-۷-وارد کردن داده‌های شیشه
۸۵.....	۳-۷-۸-وارد کردن داده‌های نیم‌طرح
۸۵.....	۳-۷-۹-وارد کردن داده‌های خروجی
۸۶.....	۳-۷-۱۰-وارد کردن داده‌های پارامتری
۸۶.....	۳-۷-۱۱-نوار مربوط به انواع خصوصیات سطح
۹۲.....	۳-۸-مشخصات کلی سیستم
۹۲.....	۳-۹-واحدهای طراحی
۹۴.....	۳-۹-۱-واحدهای چشمه (Source Units)
۹۶.....	۳-۱۰-نام‌گذاری و یادداشت‌های مربوط به طراحی
۹۷.....	۳-۱۱-کاتالوگ‌های شیشه
۹۸.....	۳-۱۲-شرایط محیطی
۱۰۰.....	۳-۱۳-وارد کردن طول موج‌ها
۱۰۱.....	۳-۱۴-میانبرها در زیمکس و چیدمان دکمه‌های پرکاربرد
۱۰۷.....	۳-۱۵-انواع ضمایم نرم‌افزار زیمکس
۱۰۹.....	فصل ۴ قراردادهای و تعاریف اصطلاحات اپتیکی در زیمکس
۱۰۹.....	۴-۱-قراردادهای و تعاریف در ZEMAX

۱۱۱.....	۴-۱-۱- طول موج اصلی
۱۱۱.....	۴-۱-۲- سازیتال و مماسی
۱۱۲.....	۴-۲- انواع ردیابی پرتو در نرم افزار ZEMAX
۱۱۲.....	۴-۲-۱- ردیابی ترتیبی پرتو
۱۱۳.....	۴-۲-۲- ردیابی غیر ترتیبی
۱۱۳.....	۴-۳- انواع پرتوها در ZEMAX
۱۱۳.....	۴-۳-۱- پرتو اصلی
۱۱۵.....	۴-۳-۲- پرتو Marginal
۱۱۵.....	۴-۳-۱- پرتوهای پیرامحوری و سهموی (Parabasal)
۱۱۷.....	۴-۴- انتخاب پرتو
۱۱۸.....	۴-۴-۱- ارتفاع تصویر در محوری
۱۱۸.....	۴-۵- انواع بزرگنمایی
۱۱۸.....	۴-۵-۱- بزرگنمایی جانی
۱۱۹.....	۴-۵-۲- بزرگنمایی طولی
۱۲۰.....	۴-۵-۳- بزرگنمایی زاویه‌ای
۱۲۰.....	۴-۶- انواع فاصله کانونی
۱۲۰.....	۴-۶-۱- فاصله کانون پشتی
۱۲۰.....	۴-۶-۲- فاصله کانونی مؤثر
۱۲۱.....	۴-۷- مردمک‌های ورودی و خروجی سیستم اپتیکی
۱۲۲.....	۴-۸- عدد کانونی ($F/\#$)
۱۲۳.....	۴-۸-۱- عدد کانونی فضای تصویر
۱۲۳.....	۴-۸-۲- عدد کانونی عملکردی
۱۲۴.....	۴-۸-۳- عدد کانونی عملکردی پیرامحوری
۱۲۵.....	۴-۹- دهانه عددی
۱۲۸.....	۴-۱۰- صفحات
۱۲۸.....	۴-۱۱- حد پراش (محدودشده توسط پراش)

۱۲۹.....	۱۲-۴ ضخامت
۱۳۰.....	۱۳-۴ ضخامت لبه
۱۳۰.....	۱۴-۴ بازتاب داخلی کلی (TIR)
۱۳۱.....	۱۵-۴ حلقه‌های شش قطبی
۱۳۲.....	۱۶-۴ ارتفاعات و زوایای میدان
۱۳۳.....	۱۷-۴ میدان پیشینه
۱۳۳.....	۱۸-۴ مختصات بهنجار میدان
۱۳۳.....	۱-۱-۴ بهنجارش شعاعی میدان
۱۳۴.....	۲-۱۸-۴ بهنجارش مستطیلی میدان
۱۳۵.....	۱۹-۴ عمق میدان
۱۳۷.....	۲۰-۴ میدان‌بند
۱۳۷.....	۱-۲۰-۴ میدان دید
۱۳۷.....	۲۱-۴ مختصات بهنجار مردمک
۱۳۸.....	۲۲-۴ نسبت اشتراک
۱۳۸.....	Vignetting Factors-۲۳-۴
۱۳۹.....	فصل ۵ Solve5 های زیمکس
۱۳۹.....	۱-۵ معرفی Solve5 های نرم‌افزار زیمکس
۱۳۹.....	۲-۵ Curvature Solve5
۱۴۰.....	Marginal Ray Angle Solve-۱-۲-۵
۱۴۱.....	Chief Ray Angle Solve-۲-۲-۵
۱۴۱.....	Pick Up Solve-۳-۲-۵
۱۴۲.....	Marginal Ray Normal Solve-۴-۲-۵
۱۴۲.....	Chief Ray Normal Solve-۵-۲-۵
۱۴۲.....	Aplanatic Solve-۶-۲-۵
۱۴۲.....	Element Power Solve-۷-۲-۵
۱۴۳.....	Concentric With Surface Solve-۸-۲-۵

1FY	Concentric With Radius Solve-9-2-Δ
1FY	F# Solve-10-2-Δ
1FF	Thickness Solves-3-0
1FF	Marginal Ray Height Solve-1-3-Δ
1FD	Chief Ray Height Solve-2-3-Δ
1FF	Edge Thickness Solve-3-3-Δ
1FP	Pick Up Solve-4-3-Δ
1FY	Optical Path Difference Solve-5-3-Δ
1FY	Position Solves-6-3-Δ
1FA	Compensator Solve-7-3-Δ
1FA	Center of Curvature solve-8-3-Δ
1FA	Pupil Position Solve-9-3-Δ
1FA	Glass Solve-10-0
1FA	Model Solve-1-4-Δ
1F9	Pick Up solve-2-4-Δ
1F9	Substitute Solve-3-4-Δ
1Δ	Offset Solve-4-4-Δ
1Δ	Semi-Diameter Solves-5-0
1Δ	Pick Up Solve-1-Δ-Δ
1Δ	Maximum Solve-2-Δ-Δ
1Δ	Conic Solves-7-0
1Δ1	Pick Up Solve-1-Δ-Δ
1Δ1	Parameter Solves-7-0
1Δ1	Pick Up Solve-1-γ-Δ
1Δ2	Chief Ray Solve-2-γ-Δ
1Δ2	TCE Solve-8-0
1Δ2	TCE Pickup Solve-1-Δ-Δ

۱۵۲.....	۹-۵- محدودیت‌های Solve
۱۵۳.....	فصل ۶ طراحی تک عدسی
۱۵۴.....	۶-۱-۱- تنظیم واحدهای عدسی
۱۵۴.....	۶-۱-۲- تنظیم مقدار دهانه سیستم، میدان دید و طول موج کاری
۱۶۶.....	۶-۱-۳- تحلیل اولیه طراحی
۱۶۸.....	۶-۱-۴- نمودار لکه
۱۷۱.....	۶-۱-۵- نمودار Ray Fan
۱۷۲.....	۶-۱-۶- نمودار MTF
۱۷۵.....	۶-۱-۷- بهینه‌سازی طراحی
۱۸۱.....	۶-۱-۸- نتیجه‌گیری تحال نهایی طراحی
۱۸۷.....	فصل ۷ انواع دهانه و سطوح در زیمنکس
۱۸۷.....	۷-۱-۱- دهانه سیستم
۱۸۸.....	۷-۱-۲- انواع دهانه‌های سیستم
۱۹۰.....	۷-۲- انواع دهانه‌های سطح
۱۹۲.....	۷-۳- طراحی تک لنز با فاصله کانونی ۸۰ میلی‌متر و $F/2$
۱۹۳.....	۷-۳-۱- گام اول: تنظیم قطر مردمک ورودی
۲۰۱.....	۷-۳-۲- اعمال دهانه‌ی دایروی
۲۰۹.....	۷-۳-۳- اعمال دهانه مستطیلی
۲۱۴.....	۷-۳-۴- دهانه عنکبوتی
۲۱۶.....	۷-۴- انواع سطوح
۲۱۶.....	۷-۴-۱- Tilted surface
۲۱۷.....	۷-۴-۲- Coordinate Break
۲۱۷.....	۷-۴-۳- سطح Diffraction Grating
۲۱۹.....	فصل ۸ ویرایشگر چندپیکربندی
۲۱۹.....	۸-۱- مقدمه
۲۱۹.....	۸-۲- گام اول
۲۱۹.....	۸-۳- دسترسی به Multi Configurations Editor

۲۲۱.....	Multi Configurations Editor	گزینه‌های ۸-۴
۲۲۱.....	عملگرهای ویرایشگر چند پیکربندی‌ها	۸-۵
۲۲۳.....	تعریف و تغییر پیکربندی‌ها	۸-۶
۲۲۳.....	روش بهینه‌سازی پیکربندی‌ها	۸-۷
۲۲۴.....	بهینه‌سازی پیکربندی‌ها	۸-۸
۲۲۶.....	Multi Configuration Editor	۸-۹ انواع Solve ها در
۲۲۷.....	۹ طراحی‌های مقدماتی	فصل ۹
۲۲۷.....	Achromate Doublet Lens	۹-۱- طراحی
۲۳۰.....	۱-۱-۱ تنظیم قطر مردمک ورودی، میدان دید و طول موج کاری	۹-۱-۱
۲۴۰.....	Triplet Lens	۹-۲- طراحی
۲۵۰.....	Symmetry and Pencil Lens	۹-۳- طراحی
۲۵۱.....	۱-۳-۱ محاسبات طراحی	۹-۳-۱
۲۵۲.....	۲-۳-۱ تنظیم نوع دهانه‌بند سیستم، میدان دید و طول موج کاری	۹-۳-۲
۲۵۷.....	۳-۳-۱ بهینه‌سازی طراحی	۹-۳-۳
۲۷۰.....	Global Coordinates در سیستم‌های اپتیکی ترتیبی	۹-۴- طراحی یک منشور و نحوه کار با
۲۸۱.....	(Scanning Mirror) اسکن	۹-۵- طراحی آینه اسکن
۲۸۲.....	۱-۵-۱ تنظیم قطر مردمک ورودی	۹-۵-۱
۲۸۴.....	۲-۵-۱ تنظیم داده‌های عدسی	۹-۵-۲
۲۸۵.....	F عدد	۹-۵-۳ تنظیم
۲۸۷.....	۴-۵-۱ تنظیم آینه اسکن	۹-۵-۴
۲۹۱.....	Multi-Configuration Editor	۹-۵-۵ استفاده از
۲۹۳.....	۶-۵-۱ بهینه‌سازی طراحی	۹-۵-۶
۲۹۷.....	۱۰ طراحی‌های متوسطه	فصل ۱۰
۲۹۷.....	Apochromat Lens	۱۰-۱- طراحی
۲۹۹.....	۱-۱-۱۰ محاسبات اولیه طراحی	۱۰-۱-۱
۳۰۱.....	۲-۱-۱۰ تنظیم قطر مردمک ورودی، میدان دید و طول موج کاری	۱۰-۱-۲

۳۰۶.....	۱۰-۱-۳- بهینه‌سازی طراحی
۳۰۸.....	۱۰-۱-۲- طراحی لنز چشمی (Eyepiece) جهت سیستم‌های میکروسکوپی و تلسکوپی
۳۰۹.....	۱۰-۲-۱- افزایش میزان نوری که از جسم ساطع می‌شود (توان جمع‌آوری نور)
۳۰۹.....	۱۰-۲-۲- توان جمع‌آوری نور تلسکوپ
۳۰۹.....	۱۰-۲-۳- توان تفکیک تلسکوپ
۳۱۰.....	۱۰-۲-۴- بزرگ نمودن زاویه ظاهری دیده شدن جسم (توان بزرگ‌نمایی)
۳۱۱.....	۱۰-۲-۵- میدان دید ظاهری چشمی (درجه)
۳۱۱.....	۱۰-۲-۶- مردمک خروجی (Exit Pupil)
۳۱۲.....	۱۰-۲-۷- راحتی چشم (Eye Relief)
۳۱۲.....	۱۰-۲-۸- نسبت تاریکی
۳۱۳.....	۱۰-۲-۹- وضوح عدسی چشمی
۳۱۳.....	۱۰-۲-۱۰- انواع چشمی
۳۱۳.....	۱۰-۲-۱۱- چشمی هرگنسی (Huygenian)
۳۱۴.....	۱۰-۲-۱۲- چشمی رامزدن (Ramsden)
۳۱۴.....	۱۰-۲-۱۳- چشمی کلنر
۳۱۵.....	۱۰-۲-۱۴- پارامترهای طراحی چشمی
۳۱۶.....	۱۰-۲-۱۵- محاسبات طراحی
۳۲۲.....	۱۰-۲-۱۶- طراحی چشمی رامزدن و کلنر
۳۲۵.....	۱۰-۲-۱۷- بهینه‌سازی چشمی رامزدن
۳۳۰.....	۱۰-۳-۱- Grism طراحی
۳۳۰.....	۱۰-۳-۱- تنظیمات قطر مردمک ورودی
۳۳۲.....	۱۰-۳-۲- تنظیم پنجره LDE
۳۴۴.....	۱۰-۴-۱- Beam Splitter طراحی
۳۴۷.....	۱۰-۴-۱- پارامترهای ورودی طراحی
۳۴۷.....	۱۰-۴-۲- تنظیمات پنجره ویرایشگر عدسی
۳۴۹.....	۱۰-۴-۳- تنظیم دهانه سیستم
۳۶۵.....	فصل ۱۱ طراحی‌های پیشرفته

۳۶۵	۱-۱-۱۱- طراحی پریسکوپ
۳۶۷	۱-۱-۱۱- تنظیم قطر مردمک ورودی، میدان دید و طول موج کاری
۳۶۸	۲-۱-۱۱- طراحی منشور اول
۳۷۴	۳-۱-۱۱- طراحی منشور دوم
۳۸۲	۲-۱۱- طراحی Double Gauss Lens
۳۸۲	۱-۲-۱۱- تاریخچه توسعه The Double Gauss Lens
۳۸۴	۲-۲-۱۱- طراحی برای یک طول موج
۳۹۷	۳-۲-۱۱- طراحی برای چند طول موج
۴۰۱	۴-۱-۱۱- طراحی برای میدان ۱۰ درجه
۴۰۶	۵-۲-۱۱- میدان ۲۰ درجه
۴۱۴	۳-۱۱- طراحی IR
۴۱۷	۱-۳-۱۱- تنظیمات اول
۴۳۱	فصل ۱۲ تلسکوپ ها
۴۳۱	۱-۱۲- مقدمه
۴۳۱	۲-۱۲- تلسکوپ های شکستی
۴۳۲	۱-۲-۱۲- تلسکوپ شکستی آکروماتیک
۴۳۲	۲-۲-۱۲- تلسکوپ شکستی آپوکروماتیک
۴۳۳	۳-۲-۱۲- تلسکوپ شکستی گالیله
۴۳۳	۴-۲-۱۲- تلسکوپ شکستی کپلری
۴۳۴	۳-۱۲- تلسکوپ های بازتابی
۴۳۵	۱-۳-۱۲- تلسکوپ نیوتنی
۴۳۷	۲-۳-۱۲- تلسکوپ کسگرین
۴۳۷	۳-۳-۱۲- تلسکوپ گریگوری
۴۳۸	۴-۳-۱۲- تلسکوپ ماکسوتوف
۴۳۹	۵-۳-۱۲- تلسکوپ اشمیت
۴۴۰	۴-۱۲- تلسکوپ های شکستی بازتابی
۴۴۳	۵-۱۲- عدسی شیئی (Objective)

۴۴۳	۱۲-۶- طراحی تلسکوپ کاسگرین
۴۴۳	۱۲-۶-۱- محاسبات اولیه
۴۴۵	۱۲-۶-۲- تنظیم قطر مردمک ورودی، میدان دید و طول موج کاری
۴۵۶	۱۲-۶-۳- استفاده از سطوح مخروطی
۴۵۹	فصل ۱۳ طراحی تداخل سنج ماخ-زندر
۴۵۹	۱۳-۱- مقدمه
۴۵۹	۱۳-۲- بیان ریاضی تداخل
۴۶۳	۱۳-۳- انواع تداخل سنج ها
۴۶۳	۱۳-۳-۱- تداخل سنج های شکافنده جبهه موج
۴۶۳	۱۳-۳-۲- تداخل سنج های شکافنده دامنه موج
۴۶۴	۱۳-۴- شرایط تداخل سازش
۴۶۵	۱۳-۵- تداخل سنج ماخ-زندر
۴۶۶	۱۳-۵-۱- کاربرد تداخل سنج ماخ-زندر
۴۶۷	۱۳-۶- طراحی یک تداخل سنج ماخ-زندر
۴۶۸	۱۳-۶-۱- تنظیمات اولیه
۴۷۱	۱۳-۶-۲- رسم Config اول
۴۷۸	۱۳-۶-۳- رسم Config دوم
۴۹۰	۱۳-۶-۴- نمایش طرح تداخلی
۴۹۷	۱۳-۶-۵- جمع بندی
۴۹۹	فصل ۱۴ تفرانس گیری
۴۹۹	۱۴-۱- مقدمه
۴۹۹	۱۴-۲- انواع تفرانس گیری
۴۹۹	۱۴-۲-۱- تفرانس های شعاع انحنای
۵۰۰	۱۴-۲-۲- بی نظمی سطح
۵۰۱	۱۴-۲-۲-۱- تفرانس مناسب برای بی نظمی سطح
۵۰۱	۱۴-۲-۳- تفرانس ضخامت مرکزی
۵۰۱	۱۴-۲-۴- تفرانس گوه شدگی

۵۰۱.....	۵-۲-۱۴- تفرانس های ماده لنز.....
۵۰۲.....	۶-۲-۱۴- جبران کننده ها.....
۵۰۲.....	۷-۲-۱۴- تحلیل حساسیت.....
۵۰۲.....	۸-۲-۱۴- تحلیل مونت کارلو.....
۵۰۳.....	۳-۱۴- خلاصه ای از عملگرهای مربوط به تفرانس گیری.....
۵۰۴.....	۴-۱۴- انواع تفرانس ها.....
۵۰۵.....	۱-۴- نحوه دسترسی به ویرایشگر داده های تفرانس.....
۵۰۷.....	۵-۱۴- نحوه تفرانس گیری.....
۵۰۹.....	۶-۱۴- نحوه تفرانس گیری برای عناصر Tilt و Decenter های یک سیستم Double Pass.....
۵۱۰.....	۷-۱۴- طراحی Double Pass.....
۵۱۵.....	۱-۷-۱۴- Pickups Curvature.....
۵۱۶.....	۲-۷-۱۴- Thickness Position Solve.....
۵۱۷.....	۳-۷-۱۴- تنظیمات طراحی برای تفرانس گیری.....
۵۱۹.....	۴-۷-۱۴- تنظیمات مسیر برگشت.....
۵۲۴.....	۵-۷-۱۴- استفاده از عملگر * TU.....
۵۲۸.....	۶-۷-۱۴- جمع بندی.....
۵۲۹.....	فصل ۱۵ طراحی سیستم های غیر ترتیبی.....
۵۲۹.....	۱-۱۵- مد ترتیبی.....
۵۲۹.....	۲-۱۵- مد غیر ترتیبی.....
۵۳۰.....	۳-۱۵- طراحی و مدل سازی یک سیستم ترکیبی.....
۵۳۲.....	۱-۳-۱۵- مشخصات طراحی.....
۵۳۳.....	۲-۳-۱۵- تنظیم قطر مردمک ورودی، میدان دید و طول موج کاری.....
۵۳۴.....	۳-۳-۱۵- تنظیم پنجره LDE.....
۵۳۸.....	۴-۳-۱۵- توضیحات تکمیلی در مورد پارامترهای سطح NSC- پورت خروجی.....
۵۳۹.....	۴-۱۵- طراحی و شبیه سازی یک سیستم غیر ترتیبی.....
۵۴۰.....	۱-۴-۱۵- تنظیمات ویژگی های سیستم پایه.....
۵۴۲.....	۲-۴-۱۵- ایجاد بازتابنده.....

۵۴۵.....	۱۵-۴-۳- ایجاد منبع
۵۴۹.....	۱۵-۴-۴- دوران منبع (سورس)
۵۵۰.....	۱۵-۴-۵- قرارگیری آشکارساز
۵۵۳.....	۱۵-۴-۶- آنالیز ردیابی پرتوها به آشکارساز
۵۵۸.....	۱۵-۴-۷- اضافه کردن یک لنز تخت-کوژ
۵۶۳.....	۱۵-۴-۸- تحلیل ردیابی پرتوها و در نظر گرفتن تلفات قطبش
۵۶۵.....	۱۵-۴-۹- اضافه کردن یک لوله نوری مستطیلی
۵۷۰.....	۱۵-۴-۱۰- ردیابی پرتو سیستم کامل
۵۷۳.....	فصل ۱۰ انتقال فایل های CAD به زیمکس و بالعکس
۵۷۳.....	۱۶-۱- انتقال فایل های زیمکس به سالیدورک
۵۷۵.....	۱۶-۲- انتقال فایل های سالیدورک به زیمکس
۵۷۹.....	فصل ۱۷ مراجع
۵۸۱.....	واژه نامه انگلیسی به فارسی